## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Новоуральский технологический институт — филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НТИ НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ Руководитель НТИ НИЯУ МИФИ

А.В. Карякин

« 29 » октября 2025 г.

## РАСПИСАНИЕ

## ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ НТИ НИЯУ МИФИ 4 КУРСА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 2025/2026 учебный год (ОСЕННИЙ СЕМЕСТР)

	ИТ-42Д	КМ-42Д	ЭН-42Д
	Учебно-зачетная неделя с 22.12.2025 по 30.12.2025 г.	Учебно-зачетная неделя с 22.12.2025 по 30.12.2025 г.	Учебно-зачетная неделя с 22.12.2025 по 30.12.2025 г.
22.12.2025			
понедельник			
23.12.2025			
Вторник			

	ИТ-42Д	КМ-42Д	ЭН-42Д
24.12.2025			Зиновьев Г.С.
среда			Микропроцессорные
Среда			управляющие устройства
			Зачёт
			16.30
			Ауд. 503
25.12.2025	Михайлова О.М.	Гупалов Б.А.	Базарова Г.Н.
четверг	Технико-экономическое обоснование	Металлорежущие станки и средства	Профессиональный иностранный
Тетвері	инвестиционных проектов	технологического оснащения	язык
	Зачёт	Зачёт	Зачёт
	16.30	Защита курсовой работы	14.45
	Ауд. 316	16.30	Ауд. 320, а
		Ауд. 330	
26.12.2025	Базарова Г.Н.	Михайлова О.М.	Оборотнев А.С.
пятница	Профессиональный иностранный	Технико-экономическое обоснование	Основы военной подготовки
питпица	язык	инвестиционных проектов	Зачёт
	Зачёт	Зачёт	16.30
	13.00	14.45	Ауд. 316(УЛК)
	Ауд. 320, а	Ауд. 316	
27.12.2025	Оборотнев А.С.	Базарова Г.Н.	Зиновьев Г.С.
суббота	Основы военной подготовки	Профессиональный иностранный язык	Основы микропроцессорной
Cyooota	Зачёт	Зачёт	техники
	10.00	14.00	Дифференцированный зачёт
	Ауд. 316(УЛК)	Ауд. 320,а	10.00
			Ауд. 503
28.12.2025			
воскресенье			

ИТ-42Д	КМ-42Д	ЭН-42Д
Гацкова Ю.В.	Лагуткин С.В.	Тунёва А.А.
Экология	Основы надежности технических	Электрические и электронные
	систем	аппараты
		Зачёт
Ауд. 327		14.45
	Ауд. 326	Ауд. 503
		Гацкова Ю.В.
		Экология
		Зачёт
		16.30
		Ауд. 327
Кузин-Куликов С.Н.		
Обработка экспериментальных		
данных на ЭВМ		
Консультация		
09.00		
Ауд. 102		
Кузин-Куликов С.Н.		
Обработка экспериментальных		
данных на ЭВМ		
Экзамен		
Ауд. 102		
	Гацкова Ю.В. Экология Зачёт 16.30 Ауд. 327  Кузин-Куликов С.Н. Обработка экспериментальных данных на ЭВМ Консультация 09.00 Ауд. 102  Кузин-Куликов С.Н. Обработка экспериментальных данных на ЭВМ Экзамен 10.00	Гацкова Ю.В.           Экология         Основы надежности технических систем           16.30         Зачёт           Ауд. 327         14.45           Ауд. 326              Кузин-Куликов С.Н.           Обработка экспериментальных данных на ЭВМ           Консультация         09.00           Ауд. 102           Кузин-Куликов С.Н.           Обработка экспериментальных данных на ЭВМ           Экзамен           10.00

	ИТ-42Д	КМ-42Д	ЭН-42Д
12.01.2026 понедельник		Сурина Е.С. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов Дифференцированный зачёт 09.00 Ауд. 016	
13.01.2026			
вторник			
14.01.2026 среда	Степанов П.И. Системы искусственного интеллекта <i>Консультация</i> 09.00  Ауд. 108	Рыжиков И.О. Организация и планирование высокотехнологичных производств Консультация 09.00 Ауд. 311	Зиновьев Г.С. Моделирование электронных устройств Зачёт Защита курсовой работы 09.00 Ауд. 503
15.01.2026	Степанов П.И.	Рыжиков И.О.	<u> </u>
четверг	Системы искусственного интеллекта	Организация и планирование высокотехнологичных производств Экзамен 09.00 Ауд. 311	
16.01.2026			Посконный Г.И.
пятница			Системы управления преобразовательными устройствами <i>Консультация</i> 09.00 Ауд. 503

	ИТ-42Д	КМ-42Д	ЭН-42Д
17.01.2026 суббота	Матвеев В.Е. Интерфейсы периферийных устройств Консультация 10.30 Ауд. 106	Закураев В.В. Технология машиностроения Защита курсовой работы Консультация 10.00 Ауд. 330	Посконный Г.И. Системы управления преобразовательными устройствами  Экзамен  10.00  Ауд. 503
18.01.2026			
Воскресенье			
19.01.2026 понедельник	Матвеев В.Е. Интерфейсы периферийных устройств Экзамен 10.30 Ауд. 106	Закураев В.В. Технология машиностроения Экзамен 09.00 Ауд. 330	
20.01.2026			
вторник			
21.01.2026 среда			Надыкто Д.В. Основы проектирования электронной компонентной базы <i>Консультация</i> 09.00 Ауд. 513

	ИТ-42Д	КМ-42Д	ЭН-42Д
22.01.2026	Матвеев В.Е.	Гусев А.В.	Надыкто Д.В.
четверг	Проектирование автоматизированных	Автоматизация производственных	Основы проектирования
Тетверт	систем обработки информации и	процессов	электронной компонентной базы
	управления	Консультация	Экзамен
	Защита курсовой работы	09.00	09.00
	Консультация	Ауд. 330	Ауд. 513
	15.00		
22.01.2026	Ауд. 106		
23.01.2026	Матвеев В.Е.	Гусев А.В.	
пятница	Проектирование автоматизированных	Автоматизация производственных	
	систем обработки информации и	процессов	
	управления	<b>Экзамен</b> 09.00	
	<b>Экзамен</b> 10.30		
	Ауд. 106	Ауд. 330	
24.01.2026	Ауд. 100		
суббота			
25.01.2026			
26.01.2026	Матвеев В.Е.	Гупалов А.Б.	Надыкто Д.В.
понедельник	Сети и телекоммуникации	Гидропневмопривод оборудования	Цифровая схемотехника
	Консультация	Защита курсовой работы	Консультация
	15.00	Консультация	09.00
	Ауд. 106	09.00	Ауд. 513
27.01.2026		Ауд. 330	
27.01.2026	Матвеев В.Е.	Гупалов А.Б.	Надыкто Д.В.
вторник	Сети и телекоммуникации	Гидропневмопривод оборудования	Цифровая схемотехника
1	Экзамен	Экзамен	Экзамен
	15.00	09.00	09.00
	Ауд. 106	Ауд. 330	Ауд. 513

	ИТ-42Д	КМ-42Д	ЭН-42Д
28.01.2026			
среда			
29.01.2026			
четверг			
30.01.2026	Тихонова Е.В.	Сурина Е.С.	Зырянов Н.В.
пятница	Технологии программирования	Программирование станков с числовым	Аналоговая схемотехника
	Консультация	программным управлением	Консультация
	13.00	Консультация	09.00
	Ауд. 102	09.00	Ауд. 503
		Ауд. 016	
31.01.2026	Тихонова Е.В.	Сурина Е.С.	Зырянов Н.В.
суббота	Технологии программирования	Программирование станков с числовым	Аналоговая схемотехника
<b>c</b> y coora	Экзамен	программным управлением	Экзамен
	10.00	Экзамен	10.00
	Ауд. 102	10.00	Ауд. 503
	•	Ауд. 016	•

Заместитель руководителя по УР

Диспетчер факультета

Мадрева А.Н. Носырева К.В. Киреева